

平成30年度 かき処理・加工施設監視結果(再掲)

	施設数	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			年間		
		設定監視 計画件数 (a)	監視実 施件数 (b)	監視実 施率(% (b/a)	設定監視 計画件数 (c)	監視実 施件数 (d)	監視実 施率(% (d/c)	設定監視 計画件数 (e)	監視実 施件数 (f)	監視実 施率(% (f/e)	設定監視 計画件数 (g)	監視実 施件数 (h)	監視実 施率(% (h/g)	設定監視 計画件数 (h)=(a+c+e+g)	監視実 施件数 (i)=(b+d+f+h)	監視実 施率(% (i/h)
かき処理場	79	5	6	120%	62	75	121%	43	58	135%	14	28	200%	124	167	135%
かき入札場	3	0	0	—	0	0	—	3	1	33%	0	2	—	3	3	100%
かき袋詰め加工	44	5	11	220%	25	38	152%	46	43	93%	31	29	94%	107	121	113%
合 計	126	10	17	170%	87	113	130%	92	102	111%	45	59	131%	234	291	124%